Inhaltsverzeichnis/Contents

J. Betzold	Elektronenstrahl-Mikroanalyse an Werkstoffen mit in homogener Elementverteilung	
	Electron Beam Microanalysis of Materials w mogenous Element Distribution	rith Inho 20
V. Karcher, H. Metzger	Präparation von Lithiumaluminat- und Lithiukeramik	ımsilikat
	Preparation of Lithium Aluminate and Lithiu te Ceramics	m Silica 216
A. Razvan, A. Raman	Morphology of Rust Phases Formed on Naturally Weathered Weathering Steels in Bridge Spans	
	Morphologie der unter natürlichem Witterungseinflut auf "Weathering"-Stählen gebildeten Rostphasen 22	
C. A. Fazano	Metallographic Control in the Electronic Ind Metallographische Kontrolle in der Elektro strie	•
K. P. Balan, A. Venugopal Reddy, D. P. Lahiri	Failure of a Drive Shaft Bruch einer Antriebswelle	24
	Mitteilungen/Information	25
	Literatur-Notizen/Literature Reviews	252
	Tagungskalender/Meeting Diary	254

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Olympus Optical Co.-Europa bei. Wir bitten um Ihre freundliche Beachtung.

Mehr sehen, besser erkennen, schneller prüfen mit Zeiss Stereomikroskopen auch an großen Objekten



setzt Maßstäbe in Optik, Feinmechanik, **Elektronik**



West Germany

Carl Zeiss Geschäftsbereich Mikroskopie Postfach 1369/1380 D-7082 Oberkochen

Materialprüfung, Fertigungs- und Endkontrolle.

Zeiss Stereomikroskope bieten die besten Voraussetzungen zum Erkennen von Strukturen, Oberflächen und Materialfehlern.

Optimale Geräte- und Objektpositionierung an Tisch-, Boden- und Schwenkstativen sowie mit speziellen Objekttischen. Dadurch wird hohe Flexibilität bei der Untersuchung auch großer Obiekte erreicht.

Arbeitsabstände bis 2000 mm ermöglichen bequemes Beobachten und Photographieren. Im Auflicht und Durchlicht, im Hellfeld, Dunkelfeld, polarisierten Licht und Fluoreszenzlicht.

Fragen Sie uns nach Ihren Möglichkeiten mit Zeiss Stereomikroskopen.

info-coupon

Bitte, senden Sie mir weitere Informationen über Zeiss Stereomikroskope.

Absender: